

平成27年度 第2回

「にいがたナノ基盤技術実践会」講演会のご案内

参加者
募集

新潟県の産官学連携におけるナノテクノロジーに関する開発や開発品の市場化に向けた支援を目的とした、「にいがたナノ基盤技術実践会」（事務局：NPO法人長岡産業活性化協会NAZE）では、専門家や先進企業担当者によるナノテクノロジーに関する講演会等を開催し、知識の習得を目指します。

つきましては、平成27年度第2回講演会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

記

◆日時:12月7日(月曜日) 午後2時30分～5時

会場	(公財)にいがた産業創造機構 テクノプラザ2階 会議室 (長岡市新産4-1-9)	申込方法	11月27日(金)までに下の参加申込書をFAXいただくか、電子メールにてお申込ください。
定員	40名	お申込・お問い合わせ先	にいがたナノ基盤技術実践会事務局 NPO法人長岡産業活性化協会NAZE事務局内 山田 電話:0258(42)8700 FAX:0258(42)8701 Eメール:info@naze.biz
参加費	無料		

主催 にいがたナノ基盤技術実践会 共催 新潟県工業技術総合研究所

スケジュール

14:30～	開会
14:30～ 15:45	講演①「MEMS カンチレバー構造を用いた多機能センサデバイスとその応用」 講師:新潟大学 工学部 機械システム工学科 助教 寒川 雅之 氏
15:45～ 17:00	講演②「MEMS 製造におけるプラズマ加工技術の役割」 講師:サムコ株式会社 取締役常務執行役員 技術開発統括部長 山葉 隆久 氏
17:00	閉会

※講演会終了後、交流懇親会を長岡駅周辺で開催いたしますので、あわせてご出席ください。(会場:未定、会費:5,000円)

「にいがたナノ基盤技術実践会」講演会参加申込書(FAX またはメール) **FAX:0258-42-8701**

E-mail:info@naze.biz

社名等:

(E-Mail):

申込代表者 氏名:

連絡先 (Tel):

所属	役職	氏名	交流懇親会
			出席 ・ 欠席
			出席 ・ 欠席
			出席 ・ 欠席

・記載情報は、事務局（NAZE）からの連絡・情報提供に利用させていただきます。